

第1回

IQBRC ランチョンセミナー

【趣旨】

4月より IQBRC の2回の2階交流コーナーを茨城大学で運営することになりました。そこで「全員の顔が見えるように」「IQBRC 研究者の連携を深化させる」を目的として今後月に1~2回程度、ランチ（持ち込み）を食べながら講演を聞き、議論をする場にしたいと考えます。

現在進行中の研究内容、学会発表の練習など積極的なご参加を期待しております。周囲の方々にもお知らせ頂き、是非皆様でご参加ください。

**講演者：茨城大学理工学研究科量子線科学専攻
大山 研司 教授**



**講演題目：「白色中性子ホログラフィー法による
ホウ素ドーピングシリコンでの局所構造解明」**

日時：5月11日（木）

時間：12時15分～13時

場所：IQBRC 2F 交流コーナー

**問合せ等 茨城大学 iFRC 事務局
TEL 029-287-7871
e-mail: fron-j @ml.ibaraki.ac.jp**